

東京大学生産技術研究所 助教募集のお知らせ

1. 募集職種： 助教(常勤)
2. 採用人数： 1名
3. 雇用期間： 令和8年10月1日 または 決定後できるだけ早い時期（要相談）
任期5年、再任可。再任後の任期は5年。更新は、任期中に業績評価・審査を行い、従事している業務の進捗状況、勤務成績、勤務態度、健康状況、契約期間満了時の業務量等を考慮のうえ判断する。
4. 試用期間： 採用された日から14日間
5. 所属： 東京大学生産技術研究所 情報エレクトロニクス系部門
6. 勤務場所： 東京大学生産技術研究所（東京都目黒区駒場4-6-1）
アクセス：<https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/ja/access/>
変更の範囲：本学の指定する場所（配置換え又は出向を意に反して命じられることは原則ない。詳細は東京大学教員の就業に関する規定第4条による。）

7. 公募の趣旨：

東京大学生産技術研究所 情報・エレクトロニクス系部門では、エネルギー・制御、デバイス・物性、情報・通信の各分野において基礎科学技術から応用展開まで幅広く研究を進めることにより、豊かな未来情報化社会の実現に向けた貢献を図っています。デバイス・物性研究においては、「基礎となる物理を深く探求し、自らの手で試作・実証する」という姿勢を大事にしながら、未来社会に貢献する新たなデバイス技術やその応用に関する研究を推進しています。

これらの研究は主に本所の共通設備であるクリーンルームで行われます。高潔度のクリーンルームの中で各種プロセス装置を用いて試作を行うことにより、不純物や欠陥を極限まで抑制した超微細加工が可能になり、ナノスケールのデバイスに関する最先端の研究が行われています。そのため、本クリーンルームの整備・運用・管理が大変重要です。

以上を踏まえて、本公募においては、先端デバイス研究の基盤となるクリーンルームの整備・運用・管理およびその発展に主体的に取り組む助教を募集します。アカデミックな環境における自由な発想と柔軟な対応力を備えるとともに、研究基盤を安定的に支える責任感と協調性を兼ね備えた人材の応募を期待する。

なお、所内の先進的かつ学際的な研究環境や実験設備を活用して自らの研究活動を展開することも可能であり、研究と実務の両面において積極的に業務に取り組む熱意を持った方の参画を歓迎する。

8. 業務内容：

- ・ 所内クリーンルームのユーティリティ、装置、システムの整備・運用・管理
- ・ ユーザーの管理、ユーザーからの問い合わせへの対応

- ・ その他クリーンルームの運営に関わる業務

※これらの業務をチームで協力して行う。

※変更の範囲：配置換、兼務及び出向を命じることがある（意に反して命じられることは原則ない。詳細は東京大学教員の就業に関する規定第4条による。）

9. 応募条件：

- ・ 上記業務内容に記載のクリーンルームの整備・運用・管理に関連する経験を有することが望ましい。
- ・ 当該業務に日本語で対応できること。基本的な英語能力(英文マニュアルや英文メールを理解)を有すること。

10. 就 業 日： 週5日勤務（月～金）

※土日、祝日法に基づく土日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）は休日。

※就業規則の定めるところにより、在宅勤務が可能。

11. 就業時間： 専門業務型裁量労働制により、1日7時間45分、週38時間45分勤務したものとみなす。

12. 休 暇： 年次有給休暇、特別休暇 等

13. 給 与： 学歴・職務経験等を考慮し決定。昇給制度あり。

参考 初任給与額 31 万円～（学士卒）、33 万円～（修士卒）、38 万円～（博士卒）
諸手当 賞与（年 2 回）、通勤手当（原則 55,000 円／月まで）の他、本学の定めるところによる。

14. 社会保険等： 法令の定めにより文部科学省共済組合、雇用保険、労災保険に加入

15. 応募方法： 本学指定様式の履歴書、職務経歴書（様式任意）及び学生に対するセクハラ・性暴力等を原因とする過去の刑事罰、行政処分及び懲戒処分にかかる申告書を作成のうえ、下記書類送付先に郵送のこと。

（履歴書様式）<<https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html>>

（申告書様式）<https://drive.google.com/drive/folders/1WyZtFYThRkP1_7XWq0vf23_eHWn-YtVx?usp=sharing>

なお、必須ではない任意の提出物として、研究及び職務上の業績リスト（様式任意）も提出することができる。提出する場合は、下記書類送付先に併せて郵送すること。

16. 応募締切： 令和8年6月25日（木曜日）（必着） ただし、適任者が見つかり次第締め切ることがある。

17. 選考方法： 書類選考のうえ、通過者に面接試験を実施

※書類選考通過者に面接日時を連絡しますので、メールアドレス及び日中に連絡が取れる電話番号を、応募書類にご記入ください。

※面接試験受験のための交通費、滞在費等は、自己負担となりますので、あらかじめご承知おきください。

18. 書類送付先： 〒153-8505 東京都目黒区駒場 4-6-1

東京大学生産技術研究所 情報・エレクトロニクス系部門 教授 小林 正治

E-mail: masa-kobayashi@nano.iis.u-tokyo.ac.jp

※封筒表に「情報エレクトロニクス系部門 助教 応募書類在中」と朱書きしてください。

19. 募集者名称： 国立大学法人東京大学

20. その他：

- (1) 応募の秘密は厳守し、応募書類は本募集の採用選考の目的以外には使用いたしません。
- (2) 応募書類は返却いたしません。
- (3) この募集要項は、募集時現在において適用されている就業規則に基づき記載しているため、採用までに規則改正があった場合には、改正後の規則に基づくこととなります。
- (4) 本学は男女共同参画を推進しており、業績評価において同等と認められた場合には、女性を積極的に採用します。(ポジティブ・アクション募集)
- (5) 受動喫煙防止措置の状況は敷地内禁煙（屋外に喫煙場所あり）です。
- (6) 採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等から金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範囲に留める必要があります。